

calculatoratoz.comunitsconverters.com

Fabricação de IC MOS Fórmulas

[Calculadoras!](#)[Exemplos!](#)[Conversões!](#)

marca páginas calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Maior cobertura de calculadoras e crescente - **30.000+ calculadoras!**
Calcular com uma unidade diferente para cada variável - **Conversão de unidade embutida!**

Coleção mais ampla de medidas e unidades - **250+ medições!**

Sinta-se à vontade para **COMPARTILHAR** este documento com seus amigos!

[*Por favor, deixe seu feedback aqui...*](#)



Lista de 15 Fabricação de IC MOS Fórmulas

Fabricação de IC MOS ↗

1) Concentração de dopante aceitante ↗

fx

$$N_a = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot L_t \cdot W_t \cdot [\text{Charge-e}] \cdot \mu_p \cdot C_{\text{dep}}}$$

[Abrir Calculadora ↗](#)
ex

$$1E^{32} \text{electrons/m}^3 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 3.2\mu\text{m} \cdot 5.5\mu\text{m} \cdot [\text{Charge-e}] \cdot 400\text{m}^2/\text{V*s} \cdot 1.4\mu\text{F}}$$

2) Concentração de dopante doador ↗

fx

$$N_d = \frac{I_{\text{sat}} \cdot L_t}{[\text{Charge-e}] \cdot W_t \cdot \mu_n \cdot C_{\text{dep}}}$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex

$$1.7E^{23} \text{electrons/m}^3 = \frac{2A \cdot 3.2\mu\text{m}}{[\text{Charge-e}] \cdot 5.5\mu\text{m} \cdot 30\text{m}^2/\text{V*s} \cdot 1.4\mu\text{F}}$$

3) Concentração Máxima de Dopante ↗

fx

$$C_s = C_o \cdot \exp\left(-\frac{E_s}{[\text{BoltZ}] \cdot T_a}\right)$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex

$$4.9E^{-9} \text{electrons/cm}^3 = 0.005 \cdot \exp\left(-\frac{1E^{-23}\text{J}}{[\text{BoltZ}] \cdot 24.5\text{K}}\right)$$



4) Corrente de drenagem do MOSFET na região de saturação ↗

$$fx \quad I_d = \frac{\beta}{2} \cdot (V_{gs} - V_{th})^2 \cdot (1 + \lambda_i \cdot V_{ds})$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$ex \quad 0.013718A = \frac{0.0025S}{2} \cdot (2.45V - 3.4V)^2 \cdot (1 + 9 \cdot 1.24V)$$

5) Densidade de Corrente de Deriva devido a Buracos ↗

$$fx \quad J_p = [\text{Charge-e}] \cdot p \cdot \mu_p \cdot E_i$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex

$$0.071778A/\text{mm}^2 = [\text{Charge-e}] \cdot 1E^{20}\text{electrons}/\text{m}^3 \cdot 400\text{m}^2/\text{V*s} \cdot 11.2\text{V/m}$$

6) Densidade de corrente de deriva devido a elétrons livres ↗

$$fx \quad J_n = [\text{Charge-e}] \cdot n \cdot \mu_n \cdot E_i$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$ex \quad 53.83313\mu A = [\text{Charge-e}] \cdot 1E^{16}\text{electrons}/\text{cm}^3 \cdot 30\text{m}^2/\text{V*s} \cdot 11.2\text{V/m}$$

7) Dimensão crítica ↗

$$fx \quad CD = k_1 \cdot \frac{\lambda_l}{NA}$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

$$ex \quad 485.1883\text{nm} = 1.56 \cdot \frac{223\text{nm}}{0.717}$$



8) Efeito Corporal no MOSFET ↗

fx $V_t = V_{th} + \gamma \cdot \left(\sqrt{2 \cdot \Phi_f + V_{bs}} - \sqrt{2 \cdot \Phi_f} \right)$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $3.962586V = 3.4V + 0.56 \cdot \left(\sqrt{2 \cdot 0.25V + 2.43V} - \sqrt{2 \cdot 0.25V} \right)$

9) Espessura de Óxido Equivalente ↗

fx $EOT = t_{high-k} \cdot \left(\frac{3.9}{k_{high-k}} \right)$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $14.66814\text{nm} = 8.5\text{nm} \cdot \left(\frac{3.9}{2.26} \right)$

10) Frequência de ganho unitário MOSFET ↗

fx $f_t = \frac{g_m}{C_{gs} + C_{gd}}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $37.41497\text{kHz} = \frac{2.2\text{S}}{56\mu\text{F} + 2.8\mu\text{F}}$

11) Morrer por wafer ↗

fx $DPW = \frac{\pi \cdot d_w^2}{4 \cdot S_d}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $803.2481 = \frac{\pi \cdot (150\text{mm})^2}{4 \cdot 22\text{mm}^2}$



12) Profundidade de foco ↗

$$fx \quad DOF = k_2 \cdot \frac{\lambda_l}{NA^2}$$

[Abrir Calculadora](#) ↗

$$ex \quad 1.301331\mu m = 3 \cdot \frac{223nm}{(0.717)^2}$$

13) Resistência do Canal ↗

$$fx \quad R_{ch} = \frac{L_t}{W_t} \cdot \frac{1}{\mu_n \cdot Q_{on}}$$

[Abrir Calculadora](#) ↗

$$ex \quad 3.463203\Omega = \frac{3.2\mu m}{5.5\mu m} \cdot \frac{1}{30m^2/V*s \cdot 0.0056electrons/m^3}$$

14) Tempo de propagação ↗

$$fx \quad T_p = 0.7 \cdot N \cdot \left(\frac{N + 1}{2} \right) \cdot R_m \cdot C_l$$

[Abrir Calculadora](#) ↗

$$ex \quad 0.778203s = 0.7 \cdot 13 \cdot \left(\frac{13 + 1}{2} \right) \cdot 542\Omega \cdot 22.54\mu F$$



15) Tensão do ponto de comutação [Abrir Calculadora !\[\]\(eafc244b53721dd1ec133f0772f70fc7_img.jpg\)](#)

$$V_s = \frac{V_{dd} + V_{tp} + V_{tn} \cdot \sqrt{\frac{\beta_n}{\beta_p}}}{1 + \sqrt{\frac{\beta_n}{\beta_p}}}$$



$$19.15938V = \frac{6.3V + 3.14V + 25V \cdot \sqrt{\frac{18}{6.5}}}{1 + \sqrt{\frac{18}{6.5}}}$$



Variáveis Usadas

- **C_{dep}** Capacitância da camada de esgotamento (*Microfarad*)
- **C_{gd}** Capacitância de drenagem do portão (*Microfarad*)
- **C_{gs}** Capacitância da Fonte da Porta (*Microfarad*)
- **C_I** Capacitância de Carga (*Microfarad*)
- **C_o** Concentração de Referência
- **C_s** Concentração Máxima de Dopante (*Elétrons por Centímetro Cúbico*)
- **CD** Dimensão crítica (*Nanômetro*)
- **d_w** Diâmetro da bolacha (*Milímetro*)
- **DOF** Profundidade de foco (*Micrômetro*)
- **DPW** Morrer por wafer
- **E_i** Intensidade do Campo Elétrico (*Volt por Metro*)
- **E_s** Energia de ativação para solubilidade sólida (*Joule*)
- **EOT** Espessura de Óxido Equivalente (*Nanômetro*)
- **f_t** Frequência de ganho unitário em MOSFET (*Quilohertz*)
- **g_m** Transcondutância em MOSFET (*Siemens*)
- **I_d** Corrente de drenagem (*Ampere*)
- **I_{sat}** Corrente de saturação (*Ampere*)
- **J_n** Densidade de corrente de deriva devido a elétrons (*Microampère*)
- **J_p** Densidade de Corrente de Deriva devido a Buracos (*Ampère por Milímetro Quadrado*)
- **k₁** Constante Dependente do Processo
- **k₂** Fator de Proporcionalidade
- **k_{high-k}** Constante dielétrica do material



- **L_t** Comprimento do transistor (*Micrômetro*)
- **n** Concentração de elétrons (*Elétrons por Centímetro Cúbico*)
- **N** Número de transistores de passagem
- **N_a** Concentração de dopante aceitante (*Elétrons por metro cúbico*)
- **N_d** Concentração de dopante doador (*Elétrons por metro cúbico*)
- **NA** Abertura numérica
- **p** Concentração de Buraco (*Elétrons por metro cúbico*)
- **Q_{on}** Densidade de portadora (*Elétrons por metro cúbico*)
- **R_{ch}** Resistência do Canal (*Ohm*)
- **R_m** Resistência em MOSFET (*Ohm*)
- **S_d** Tamanho de cada dado (*Milímetros Quadrados*)
- **T_a** Temperatura absoluta (*Kelvin*)
- **t_{high-k}** Espessura do Material (*Nanômetro*)
- **T_p** Tempo de propagação (*Segundo*)
- **V_{bs}** Tensão aplicada ao corpo (*Volt*)
- **V_{dd}** Tensão de alimentação (*Volt*)
- **V_{ds}** Tensão da fonte de drenagem (*Volt*)
- **V_{gs}** Tensão da Fonte da Porta (*Volt*)
- **V_s** Tensão do ponto de comutação (*Volt*)
- **V_t** Tensão Limite com Substrato (*Volt*)
- **V_{th}** Tensão limite com polarização corporal zero (*Volt*)
- **V_{tn}** Tensão limite NMOS (*Volt*)
- **V_{tp}** Tensão limite do PMOS (*Volt*)
- **W_t** Largura do transistor (*Micrômetro*)
- **β** Parâmetro de Transcondutância (*Siemens*)



- β_n Ganho do transistor NMOS
- β_p Ganho do transistor PMOS
- γ Parâmetro de efeito corporal
- λ_i Fator de modulação de comprimento de canal
- λ_l Comprimento de onda em fotolitografia (*Nanômetro*)
- μ_n Mobilidade Eletrônica (*Metro quadrado por volt por segundo*)
- μ_p Mobilidade do Buraco (*Metro quadrado por volt por segundo*)
- Φ_f Potencial de Fermi em massa (*Volt*)



Constantes, Funções, Medidas usadas

- Constante: pi, 3.14159265358979323846264338327950288
Archimedes-Konstante
- Constante: [BoltZ], 1.38064852E-23
Boltzmann-Konstante
- Constante: [Charge-e], 1.60217662E-19
Ladung eines Elektrons
- Função: exp, exp(Number)
Bei einer Exponentialfunktion ändert sich der Wert der Funktion bei jeder Änderung der unabhängigen Variablen um einen konstanten Faktor.
- Função: sqrt, sqrt(Number)
Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.
- Medição: Comprimento in Micrômetro (μm), Nanômetro (nm), Milímetro (mm)
Comprimento Conversão de unidades 
- Medição: Tempo in Segundo (s)
Tempo Conversão de unidades 
- Medição: Corrente elétrica in Ampere (A), Microampère (μA)
Corrente elétrica Conversão de unidades 
- Medição: Temperatura in Kelvin (K)
Temperatura Conversão de unidades 
- Medição: Área in Milímetros Quadrados (mm^2)
Área Conversão de unidades 
- Medição: Energia in Joule (J)
Energia Conversão de unidades 
- Medição: Frequência in Quilohertz (kHz)
Frequência Conversão de unidades 



- **Medição: Capacitância** in Microfarad (μF)
Capacitância Conversão de unidades ↗
- **Medição: Resistência Elétrica** in Ohm (Ω)
Resistência Elétrica Conversão de unidades ↗
- **Medição: Condutância Elétrica** in Siemens (S)
Condutância Elétrica Conversão de unidades ↗
- **Medição: Comprimento de onda** in Nanômetro (nm), Micrômetro (μm)
Comprimento de onda Conversão de unidades ↗
- **Medição: Densidade de Corrente de Superfície** in Ampère por Milímetro Quadrado (A/mm^2)
Densidade de Corrente de Superfície Conversão de unidades ↗
- **Medição: Força do Campo Elétrico** in Volt por Metro (V/m)
Força do Campo Elétrico Conversão de unidades ↗
- **Medição: Potencial elétrico** in Volt (V)
Potencial elétrico Conversão de unidades ↗
- **Medição: Mobilidade** in Metro quadrado por volt por segundo ($\text{m}^2/\text{V}\cdot\text{s}$)
Mobilidade Conversão de unidades ↗
- **Medição: Densidade Eletrônica** in Elétrons por metro cúbico ($\text{electrons}/\text{m}^3$), Elétrons por Centímetro Cúbico ($\text{electrons}/\text{cm}^3$)
Densidade Eletrônica Conversão de unidades ↗



Verifique outras listas de fórmulas

- [Fabricação de IC MOS Fórmulas](#) 

Sinta-se à vontade para COMPARTILHAR este documento com seus amigos!

PDF Disponível em

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

4/3/2024 | 8:40:35 AM UTC

[Por favor, deixe seu feedback aqui...](#)

